科学研究費助成事業

平成 2 8 年 6 月 1 7 日現在

研究成果報告書

機関番号: 32689 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2013~2015 課題番号: 25630041 研究課題名(和文)プラズモンセンサを用いた原子レベル接触界面の研究

研究課題名(英文)Study on atomistic level contact interface using plasmonic sensor

研究代表者

柳沢 雅広 (Yanagisawa, Masahiro)

早稲田大学・ナノ・ライフ創新研究機構・上級研究員

研究者番号:20421224

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円

研究成果の概要(和文):薄膜や接触界面近傍の深さ方向の分子構造変化をナノスケールで観察し、接触状態における 物質の挙動を明らかにすることを目的とする。新手法は、Agナノ粒子を被覆した球面のプラズモンセンサを測定対象面 に接触させた際に生じる増強ラマン散乱光を観察し、そのスペクトル変化により試料の化学構造変化を観察できる。一 例としてサプナノメートル厚さの潤滑膜/ダイアモンドライクカーボン(DLC)の化学構造の深さ方向の構造変化や吸 着状態を明らかにした。また接触荷重とスペクトル強度の関係からAgとDLCのナノコンタクトの状態を明らかにした。 また摺動状態で摩擦力とラマンスペクトルおよび温度を同時に測定することに成功した。

研究成果の概要(英文): New measurement tool, capable to analyze chemical structures of ultra-thin film or their interface, was developed. As a result, contact states between Ag and diamond-like carbon (DLC) film in nanoscale was observed. It was found chemical structure at around interface of lubricant and DLC film was composed of mobile and bonded layers. Simultaneous measurement of friction and Raman spectra in the sliding was also achieved.

研究分野: トライボロジー

キーワード: トライボロジー ダイヤモンドライクカーボン 潤滑剤 ラマン分光法 プラズモニクス



1.研究開始当初の背景

トライボロジ分野において、摩擦・摩耗・ 潤滑のメカニズムを明らかにする上で基本 となるのは接触状態の解明である。従来から さまざまな方法で接触メカニズムが研究さ れてきたが、固体/固体界面での観察手段は 限られており、その分解能もミクロンレベル であった。接触を真に理解するには、接触界 面が異種の原子や分子の相互作用の場であ ることから、オングストロームレベルの深さ 分解能で界面近傍を探る必要がある。原子間 力顕微鏡は、原子分子レベルで表面構造を観 察することができるが、界面下の構造を観察 することは困難である。また超高圧電子顕微 鏡を用いて接触界面の原子像の観察を行っ た例はあるが、界面の化学構造を知ることは 困難である。一方、和周波発生分光法により 界面の化学構造を調べることが試みられて いるが、オングストロームレベルでの深さ分 解能を得ることは困難である。また、 J.Israelachivili の開発した表面力顕微鏡 は、垂直応力や剪断応力下における単分子の 力学的挙動を測定することができるが、化学 構造を直接測定することは困難であり、界面 近傍の深さ方向の観測も困難である。提案者 は、これまで表面プラズモンを効率的に集中 させ、試料表面・界面近傍からのラマン散乱 光を増強させるプラズモンセンサおよび、プ ラズモン電界勾配を利用して高い深さ分解 能で表面・界面近傍の結晶や分子のラマンス ペクトルを計測するツールを開発してきた。 本提案では、これを発展させて、トライボロ ジ分野に適用し、2 面の接触状態における固 体 / 固体界面、潤滑液体 / 固体界面、固体 / 潤滑液体 / 固体界面近傍の化学構造の変化 を 0.1nm の深さ分解能で測定・解析し、垂直 応力や摩擦力下での分子構造の変化のメカ ニズムを明らかにする。

2.研究の目的

研究は0.1nmの深さ分解能を有する新しい 計測手法を用いて、接触界面近傍の分子構造 変化を1原子・分子層レベルでその場観察す ることにより、接触状態における物質の挙動 を明らかにすることを目的とする。新手法は、 表面プラズモンを制御する球面センサを測 定対象面に接触させた際に、センサを透過し た励起光の電界強度を試料界面近傍で増強 させることにより、非常に強いラマン散乱光 を発光させる。次に焦点を 0.1nm 毎に試料内 部へ移動させ、そのスペクトル変化を解析す ることにより試料の構造変化を観察する。特 にグラファイトなどの層状固体潤滑材料に おける垂直荷重や摩擦力の影響をその場観 察する。また液体潤滑膜における分子構造変 化を同時観察・解析することにより接触・摩 擦・潤滑のメカニズムを明らかにする。 3.研究の方法

本研究では超高感度かつ原子レベル深さ分 解能を有するプラズモンセンサを開発し、超 高分解能顕微ラマン分光機と併せて同セン サと試料の接触界面の化学構造を測定する。 特にダイヤモンドライクカーボンや潤滑油 膜の界面構造を原子レベルの深さ分解能で 測定、解析する。また接触荷重を変化させる 測定装置を開発し、試料表面のスペクトルの 変化を観察する。また摺動試験機を開発し、 前記ラマン分光機と組み合わせて摺動中の 摩擦力とラマンスペクトルの同時測定と解 析を行う。

4.研究成果

(1) プラズモンセンサによる極薄ダイヤモン ドライクカーボン(DLC)薄膜の構造解析 試作したプラズモンセンサを図1に示す。石 英凸レンズの曲面側に Ag のナノ粒子をコー トした構造となっている。



図 1 プラズモンセンサの光学顕微鏡および SEM 像

本センサを膜厚 2nm の DLC 膜の表面に接触 させ、背面から励起光を照射してセンサと DLC 膜の界面に焦点を当てることにより図 2 に示す様に通常のラマンスペクトルに比べ て 1000 倍以上の感度でスペクトルを観察す ることができた。



図 2 プラズモンセンサによる 2nm 厚 DLC 膜 のラマンスペクトル(従来ラマンとの比較)

励起光の焦点位置を深さ方向に変化させ ることにより極薄 DLC 膜のラマンスペクトル の深さプロファイルを測定することに成功 した。図 3 に CVD 法により作製した 1.7nm 厚 DLC 膜の G-ピーク強度の深さプロファイルを 示す。Sp³構造の割合に関係する D ピークと G ピークの強度比(I(D)/I(G))は表面近傍で大 きくなることがわかった。これは表面に潤滑 剤との親和性を与える窒素ドープ層が形成 されているため欠陥が多いためと考えられ る。



図 3 CoPt 膜上に成膜した DLC 膜の G ピーク 強度と I (D) / I (G)比の深さプロファイル

(2) プラズモンセンサによる極薄潤滑膜お よびダイヤモンドライクカーボン膜界面の 構造解析

磁気ディスクによく使われるフォスファ ゼンを官能基として有するパーフロロポリ エーテル(PFPE)系の潤滑剤(図4)をDLC 膜の表面に被覆した1.4nm 厚保の極薄潤滑膜 のラマンスペクトルの測定に成功した(図 5)。



官能基:フェニル基、水酸基

図 4



フォスファゼン修飾 PFPE 系潤滑剤

図 5 DLC 膜上の潤滑膜のラマンスペクトル

潤滑膜の主鎖のエーテル基とフェニル基の 波数シフトの深さ分布を測定し、官能基(フ ェニル基)が DLC 膜に吸着した結合層(低波 数シフト領域)と吸着していない流動層(波 数シフトの少ない領域)から形成されている ことが分かった。



(3) プラズモンセンサを用いたダイヤモンド ライクカーボンの接触解析

図7に示すような治具を試作し、プラズモンセンサに荷重をかけながら試料のDLC膜のスペクトル観察を行ったところ、図8に示すようにGピークの強度と荷重が比例関係にあることがわかった。これはAgナノ粒子の粒径分布から接触粒子の数が荷重に比例するために、粒子のプラズモン電界の4乗に比例する増強ラマン強度から説明できることがわかった。







(4) 摺動試験機の試作と摩擦力およびラマン スペクトル同時測定

図9に示すような摺動試験機を試作した。 装置は、磁気ディスクの回転部と(b)のよう な摩擦力測定部からなっている。



(a) 摺動試験機の写真



(b) 摩擦力測定部

図9 ラマン分光機と摺動試験機の組み合わせ装置

図10にレーザー加熱しながら測定した 摩擦係数と試料のラマンスペクトルから計 算したCo酸化膜の強度と温度の変化を示す。 それぞれ摩擦係数が大きい瞬間に酸化物の 強度が増加する一方温度は低下する一方、そ の逆になる瞬間と繰り返すことがわかった。 この変化のモデルを図11に示す。摩擦係数 の大きい瞬間センサが接触してラマン強度 が増加する一方、熱拡散が生じて温度が低下 する一方、摩擦力の小さな瞬間その逆が生じ る。このように本研究の目標は達成された。



図10 摺動時の摩擦係数と酸化膜のラマン強度と温度の関係



図11 摺動中の摩擦力とラマン強度およ び温度変化のモデル

以上、従来不明であった極薄膜の化学構造、 特に界面近傍の深さ方向の化学構造の変化、 および接触や摩擦における動的変化と化学 構造の関係を明らかにする手法を開発しそ の一例を実証できた。これはナノスケールで のトライボロジーにおける新しい切り口で の知見を与えることができる点で学術的に 大きな貢献であると同時に、本技術を応用す ることにより低摩擦・低摩耗などの省資源技 術の開発に利用されることが期待できる。

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

【雑誌論文】(計1件) 柳沢雅広、プラズモンセンサによる膜表 面・界面の高分解能化学構造計測、月刊 トライボロジー、査読無、4 巻、2015、 37-39

[学会発表](計6件)

<u>M.Yanagisawa</u>, M.Kunimoto and T.Homma Novel Raman Spectroscopy for Tribology, ITC Tokyo 2015

<u>M.Yanagisawa</u>, M.Kunimoto and T.Homma Nano-contact Analysis using Plasmonic Sensors, ITC Tokyo 2015

<u>M.Yanagisawa,</u> M.Kunimoto and T.Homma, IN-SITU OBSERVATION OF HDD MEDIA DEGRADATION ON LASER HEATING FOR HEATASSISTED MAGNETIC RECORDING, MIPE, Kobe, 2015.

<u>M.Yanagisawa</u>, Y.Sun, M.Kunimoto, and T.Homma, Chemical Analysis of Buried Intrface using Surface-Enhanced Raman Sensor", ISSS-7, Matsue, 2014.

<u>M.Yanagisawa</u>,M.Kunimoto, T.Homma , Chemical Analysis of Ultra-Thin DLC Films and Lubricant/DLC Interface Using Plasmonic Sensors, ASME-ISPS, Santa Clara, 2014.

<u>M.Yanagisawa</u>, M.Saito, and T.Homma, Novel Plasmonic SERS Sensor and Its Application to Chemical Analysis for

Solid/Solid Interfaces, The Electrochemical Society, San Francisco, 2013. 〔図書〕(計0件) 〔産業財産権〕 出願状況(計0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 出願年月日: 国内外の別: 取得状況(計0件) 名称: 発明者: 権利者: 種類: 番号: 取得年月日: 国内外の別: 〔その他〕 ホームページ等 6.研究組織 (1)研究代表者 柳沢雅広 (YANAGISAWA Masahiro) 早稲田大学 ナノ・ライフ創新研究機構 上級研究員 研究者番号:20421224 (2)研究分担者) (研究者番号: (3)連携研究者 () 研究者番号: